(12)公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開2012-220790

(P2012-220790A)

(43) 公開日 平成24年11月12日(2012.11.12)

(51) Int.Cl.			FΙ			テーマコード(参考)
GO2B	7/ 28	(2006.01)	GO2B	7/11	Ν	2H011
GO2B	7/34	(2006.01)	GO2B	7/11	С	2H151
GO3B	13/36	(2006.01)	GO3B	3/00	А	5 C 1 2 2
HO4N	5/232	(2006.01)	H O 4 N	5/232	Н	

審査請求 未請求	請求項の数 3	ΟL	(全 22 頁)
----------	---------	----	----------

(21) 出願番号 (22) 出願日	特願2011-87697 (P2011-87697) 平成23年4月11日 (2011.4.11)	(71) 出願人	000001007 キヤノン株式会社
			東京都大田区下丸子3丁目30番2号
		(74)代理人	100076428
			弁理士 大塚 康徳
		(74)代理人	100112508
			弁理士 高柳 司郎
		(74)代理人	100115071
			弁理士 大塚 康弘
		(74)代理人	100116894
			弁理士 木村 秀二
		(74)代理人	100130409
			弁理士 下山 治
		(74)代理人	100134175
			弁理士 永川 行光
			最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 撮像装置

(19) 日本国特許庁(JP)

(57)【要約】

【課題】 焦点検出用画素に隣接する撮像用画素が飽和す る撮影条件においても、適切なクロストーク補正を行い 、より精度良く焦点検出を行えるようにする。

【解決手段】被写体像を結像する結像光学系の第1の瞳 領域を通過する光束を受光する第1の画素群と、第1の 瞳領域よりも狭い第2の瞳領域を通過する光束を受光す る第2の画素群とを有する撮像素子と、第1の画素群に 蓄積される光量が飽和値に達しているかどうかを判定す る判定部と、判定部によって飽和していると判定された 画素の受光量を推定する受光量推定部とを備え、受光量 推定部は、第1の画素群の結像光学系の瞳面における受 光感度分布と、第2の画素群の結像光学系の瞳面におけ る受光感度分布と、結像光学系のケラレ情報とを用いて 、第1の画素群の第2の画素群に対する受光量比を算出 し、第2の画素群の受光量に受光量比を乗じることによ り、第1の画素群の受光量を推定する。 【選択図】図17



【特許請求の範囲】

【請求項1】

被写体像を結像する結像光学系の第1の瞳領域を通過する光束を受光する第1の画素群と、該第1の瞳領域よりも狭い第2の瞳領域を通過する光束を受光する第2の画素群とを 有する撮像素子と、

(2)

前記第1の画素群に蓄積される光量が飽和値に達しているかどうかを判定する判定手段と、

前記判定手段によって飽和していると判定された画素の受光量を推定する受光量推定手段とを備え、

前記受光量推定手段は、前記第1の画素群の前記結像光学系の瞳面における受光感度分 布と、前記第2の画素群の前記結像光学系の瞳面における受光感度分布と、前記結像光学 系のケラレ情報とを用いて、前記第1の画素群の前記第2の画素群に対する受光量比を算 出し、前記第2の画素群の受光量に前記受光量比を乗じることにより、前記第1の画素群 の受光量を推定することを特徴とする撮像装置。

【請求項2】

前記受光量推定手段によって推定した前記第1の画素群の受光量を用いて、前記第1の 画素群に隣接する前記第2の画素群の受光量を補正する受光量補正手段をさらに備えるこ とを特徴とする請求項1に記載の撮像装置。

【請求項3】

前記第1の瞳領域よりも狭い第3の瞳領域を通過する光束を受光する第3の画素群の受 20 光量と、前記受光量推定手段によって推定した前記第1の画素群の受光量とを用いて、前 記第1の画素群に隣接する前記第2の画素群の受光量と、前記第1の画素群に隣接する前 記第3の画素群の受光量を補正する受光量補正手段と、前記受光量補正手段によって補正 された第2の画素群の出力により生成される第2の被写体像と、前記受光量補正手段によ って補正された第3の画素群の出力により生成される第3の被写体像とを用いて焦点検出 を行うことを特徴とする請求項1に記載の撮像装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

本発明は、撮影光学系の焦点調節が可能な撮像装置に関するものである。

【背景技術】

[0002]

撮影レンズの焦点状態を検出する方式の一つとして、センサの各画素にマイクロレンズ が形成された2次元のセンサを用いて瞳分割方式の焦点検出を行う装置が特許文献1に開 示されている。特許文献1の装置では、センサを構成する各画素の光電変換部が複数に分 割されており、分割された光電変換部がマイクロレンズを介して撮影レンズの瞳の異なる 領域を受光するように構成されている。

【 0 0 0 3 】

また特許文献2では、マイクロレンズと光電変換部の相対位置を偏位させた画素を2次 元的に配置した、イメージセンサを兼ねた固体撮像装置を開示している。特許文献2の固 体撮像装置では、撮影レンズの焦点状態を検出する時は、マイクロレンズと光電変換部の 相対偏位方向が異なる画素列で生成される像に基づいて撮影レンズの焦点状態を検出して いる。一方通常の画像を撮像するときは、マイクロレンズと光電変換部の相対偏位方向が 異なる画素を加算することにより、画像を生成している。

[0004]

また、デジタルスチルカメラに用いられるCMOS型イメージセンサ(固体撮像装置) を用いて瞳分割方式の焦点検出を行う固体撮像装置が特許文献3に開示されている。特許 文献3の固体撮像装置は、固体撮像装置を構成する多数の画素のうちー部の画素は撮影レ ンズの焦点状態を検出するために光電変換部が2つに分割された構成になっている。光電 変換部は、マイクロレンズを介して撮影レンズの瞳の所定領域を受光するように構成され

50

40

ている。

【 0 0 0 5 】

図18は、特許文献3に開示されている固体撮像装置の中央に位置する焦点検出を行う 画素の受光分布の説明図で、2つに分割された光電変換部がそれぞれ受光可能な撮影レン ズの瞳上の領域を示している。図中円内の斜線部は撮影レンズの射出瞳を示し、白抜きさ れた領域S 、領域S は2つに分割された光電変換部の受光可能な領域で、通常撮影レ ンズの光軸(図中 × 軸と y 軸の交点)に対して対称になるように設定されている。 【0006】

(3)

カメラにおいては、撮影レンズの瞳上の領域S を透過した光束により生成された像と 領域S を透過した光束により生成される像の相関演算を行って、撮影レンズの焦点状態 が検出される。撮影レンズの異なる瞳領域を透過した光束より生成される像の相関演算を 行って焦点検出を行う方法は、特許文献4に開示されている。

【 0 0 0 7 】

また、特許文献4では、カメラに格納された特定のフィルターを口径比、射出瞳位置、 像ズレ量によって変形し、該変形フィルターを被写体像に適応したのち、結像状態を検出 する技術が開示されている。

【先行技術文献】

【特許文献】

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 8 \end{bmatrix}$

【特許文献1】特開昭58-24105号公報(第2頁、図1)

【 特 許 文 献 2 】 特 許 第 2 9 5 9 1 4 2 号 公 報 (第 2 頁 、 図 2)

【特許文献 3 】特開 2 0 0 5 - 1 0 6 9 9 4 号公報(第 7 頁、図 3) 【特許文献 4 】特開平 5 - 1 2 7 0 7 4 号公報(第 1 5 頁、図 3 4)

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

[0009]

しかしながら、上記構成の撮像素子内の焦点検出用画素には、焦点検出用画素の出力値 が、実際に焦点検出用画素のマイクロレンズを通過し光電変換部で光電変換され出力され る値よりも、大きくなるという問題がある。これは、次のような2つの要因による。1つ は、焦点検出用画素の隣接画素に入光する光線が、カラーフィルタを通過した後、焦点検 出用画素の光電変換部に漏れこむという光学的要因である。また、もう1つは、隣接画素 のシリコン基板内部で発生した光電子が焦点検出用画素に拡散して混入するという電子的 要因である。この隣接画素からの漏れ込みをクロストークと呼んでいる。いずれの要因に しても、焦点検出用画素出力値から、隣接画素出力値に一定の係数を掛けたクロストーク 補正値を減算することで、焦点検出用画素出力を補正し、クロストークの影響を軽減する ことが出来る。

[0010]

しかし、上記のクロストーク補正方法では、焦点検出用画素の隣接画素出力値が飽和していると、正しく補正を行うことができない。それは、飽和した隣接画素出力値にある係数を掛けたクロストーク補正値は、実際に必要なクロストーク補正値より小さくなることによる。それにより、焦点検出精度の低下を引き起こしてしまうという問題があった。 【0011】

本発明は、上述した課題に鑑みてなされたものであり、その目的は、焦点検出用画素に 隣接する撮像用画素が飽和する撮影条件においても、適切なクロストーク補正を行い、よ り精度良く焦点検出を行えるようにすることである。

【課題を解決するための手段】

本発明に係わる撮像装置は、被写体像を結像する結像光学系の第1の瞳領域を通過する 光束を受光する第1の画素群と、該第1の瞳領域よりも狭い第2の瞳領域を通過する光束 を受光する第2の画素群とを有する撮像素子と、前記第1の画素群に蓄積される光量が飽 20

10

和値に達しているかどうかを判定する判定手段と、前記判定手段によって飽和していると 判定された画素の受光量を推定する受光量推定手段とを備え、前記受光量推定手段は、前 記第1の画素群の前記結像光学系の瞳面における受光感度分布と、前記第2の画素群の前 記結像光学系の瞳面における受光感度分布と、前記結像光学系のケラレ情報とを用いて、 前記第1の画素群の前記第2の画素群に対する受光量比を算出し、前記第2の画素群の受 光量に前記受光量比を乗じることにより、前記第1の画素群の受光量を推定することを特 徴とする。 【発明の効果】 [0013]10 本発明によれば、焦点検出用画素に隣接する撮像用画素が飽和する撮影条件においても 、適切なクロストーク補正を行い、より精度良く焦点検出を行うことが可能となる。 【図面の簡単な説明】 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 4 \end{bmatrix}$ 【図1】本発明の一実施形態に係るカメラの構成図。 【図2】撮像素子の概略的回路構成図。 【図3】撮像素子の画素部の断面図。 【図4】撮像素子の駆動タイミングチャート。 【図5】撮像素子の撮像用画素の平面図と断面図。 【図6】撮影レンズの水平方向(横方向)に瞳分割を行なうための焦点検出用画素の平面 20 図と断面図。 【図7】撮影レンズの垂直方向に瞳分割を行なうための焦点検出用画素の平面図と断面図 【図8】撮像素子の瞳分割状況を概念的に説明する図。 【図9】焦点検出時に取得した画像と焦点検出領域を説明する図。 【図10】撮像素子中央の焦点検出用画素の入射角特性を表した模式図。 【図11】光束のケラレを説明する図。 【図12】瞳面Me上での瞳領域を示した図。 【図13】焦点検出用画素の瞳強度分布を示す図。 【図14】撮像素子中央の焦点検出用画素の瞳面Me上でのケラレを示した図。 30 【図15】撮像素子の中央から像高を持った位置の画素の瞳面Me上でのケラレを示した 図。 【図16】焦点検出フローチャート。 【図17】クロストーク補正フローチャート。 【図18】従来の固体撮像装置の受光分布説明図。 【発明を実施するための形態】 [0015]以下、本発明の一実施形態について、図1~図17を参照して詳細に説明する。 [0016]図1は本発明に係る撮像装置の一実施形態であるであるカメラの構成を示す図である。 40 ここでは、レンズとカメラ本体が一体であるデジタルカメラを例に挙げて説明するが、レ ンズ交換可能な一眼レフデジタルカメラであってもよい。図1において、101は撮影光 学系(結像光学系)の先端に配置された第1レンズ群で、光軸方向に進退可能に保持され る。102は絞り兼用シャッタで、その開口径を調節することで撮影時の光量調節を行な うほか、静止画撮影時には露光秒時調節用シャッタとしての機能も備える。103は第2 レンズ群である。そして絞り兼用シャッタ102及び第2レンズ群103は一体となって 光軸方向に進退し、第1レンズ群101の進退動作との連動により、変倍作用(ズーム機 能)をなす。

[0017]

105は第3レンズ群で、光軸方向の進退により、焦点調節を行なう。106は光学的 ローパスフィルタで、撮影画像の偽色やモアレを軽減するための光学素子である。107 ⁵⁰

(4)

は C - M O S センサとその周辺回路で構成された撮像素子である。撮像素子107には、 横方向 m 画素、縦方向 n 画素の受光ピクセル上に、ベイヤー配列の原色カラーモザイクフ ィルタがオンチップで形成された、2次元単板カラーセンサが用いられる。 【0018】

111はズームアクチュエータで、不図示のカム筒を回動することで、第1レンズ群1 11乃至第3レンズ群105を光軸方向に進退駆動し、変倍操作を行なう。112は絞り シャッタアクチュエータで、絞り兼用シャッタ102の開口径を制御して撮影光量を調節 すると共に、静止画撮影時の露光時間制御を行なう。114はフォーカスアクチュエータ で、第3レンズ群105を光軸方向に進退駆動して焦点調節を行なう。

【0019】

1 1 5 は撮影時の被写体照明用電子フラッシュで、キセノン管を用いた閃光照明装置が 好適であるが、連続発光するLEDを備えた照明装置を用いてもよい。1 1 6 はAF補助 光装置で、所定の開口パターンを有したマスクの像を、投光レンズを介して被写界に投影 し、暗い被写体あるいは低コントラスト被写体に対する焦点検出能力を向上させる。 【0020】

121は、カメラ本体の種々の制御を司るカメラ内CPUで、演算部、ROM、RAM 、A/Dコンバータ、D/Aコンバータ、通信インターフェイス回路等を有し、ROMに 記憶された所定のプログラムに基づいて、カメラが有する各種回路を駆動する。そして、 焦点検出、焦点調節、撮影、画像処理、記録等の一連の動作を実行する。 【0021】

122は電子フラッシュ制御回路で、撮影動作に同期して電子フラッシュ115を点灯 制御する。123は補助光駆動回路で、焦点検出動作に同期してAF補助光装置116を 点灯制御する。124は撮像素子駆動回路で、撮像素子107の撮像動作を制御するとと もに、取得した画像信号をA/D変換してCPU121に送信する。125は画像処理回 路で、撮像素子107が取得した画像の 変換、カラー補間、JPEG圧縮等の処理を行 なう。

126はフォーカス駆動回路で、焦点検出結果に基づいてフォーカスアクチュエータ1 14を駆動制御し、第3レンズ群105を光軸方向に進退駆動して焦点調節を行なう。1 28は絞リシャッタ駆動回路で、絞リシャッタアクチュエータ112を駆動制御して絞り 兼用シャッタ102の開口を制御する。129はズーム駆動回路で、撮影者のズーム操作 に応じてズームアクチュエータ111を駆動する。

【0023】

131はLCD等の表示器で、カメラの撮影モードに関する情報、撮影前のプレビュー 画像と撮影後の確認用画像、焦点検出時の合焦状態表示画像等を表示する。132は操作 スイッチ群で、電源スイッチ、レリーズ(撮影トリガ)スイッチ、ズーム操作スイッチ、 撮影モード選択スイッチ等で構成される。133は着脱可能なフラッシュメモリで、撮影 済み画像を記録する。

[0024]

図2は本実施形態における撮像素子の概略的回路構成を示した図で、特開平09-04 40 6596号報等に開示された技術が好適である。図2は2次元C-MOSエリアセンサの 2列×4行画素の範囲を示したものであるが、撮像素子として利用する場合は、図2に示 した画素を多数配置し、高解像度画像の取得を可能としている。本実施形態においては、 画素ピッチが2μm、有効画素数が横3000列×縦2000行=600万画素、撮像画 面サイズが横6mm×縦4mmの撮像素子として説明を行なう。

【0025】

図 2 において、 1 は M O S トランジスタゲートとゲート下の空乏層からなる光電変換素 子の光電変換部、 2 はフォトゲート、 3 は転送スイッチ M O S トランジスタ、 4 はリセッ ト用 M O S トランジスタ、 5 はソースフォロワアンプ M O S トランジスタである。また、 6 は水平選択スイッチ M O S トランジスタ、 7 はソースフォロワの負荷 M O S トランジス 10

20

10

20

30

40

タ、8は暗出力転送MOSトランジスタ、9は明出力転送MOSトランジスタである。さらに、10は暗出力蓄積容量CTN、11は明出力蓄積容量CTS、12は水平転送MOSトランジスタ、13は水平出力線リセットMOSトランジスタ、14は差動出力アンプ、15は水平走査回路、16は垂直走査回路である。

[0026]

図3に本実施形態における撮像素子の画素部の断面を示す図である。図3において、1 7はP型ウェル、18はゲート酸化膜、19は一層目ポリSi、20は二層目ポリSi、 21はn+フローティングディフュージョン部(FD部)である。FD部21は別の転送 MOSトランジスタを介して別の光電変換部と接続される。図3において、2つの転送M OSトランジスタ3のドレインとFD部21を共通化して微細化とFD部21の容量低減 による感度向上を図っているが、A1配線でFD部21を接続してもよい。 【0027】

次に、図4のタイミングチャートを用いて動作を説明する。このタイミングチャートは 全画素独立出力の場合の図である。

【0028】

まず垂直走査回路16からのタイミング出力によって、制御パルス Lをハイとして垂 直出力線をリセットする。また制御パルス R0, PG00, PGe0をハイとし、リセッ ト用MOSトランジスタ4をオンとし、フォトゲート2の一層目ポリSi19をハイとし ておく。時刻T0において、制御パルス S0をハイとし、選択スイッチMOSトランジス タ6をオンさせ、第1,第2ラインの画素部を選択する。次に制御パルス R0をロウと し、FD部21のリセットを止め、FD部21をフローティング状態とし、ソースフォロ ワアンプMOSトランジスタ5のゲート・ソース間をスルーとする。その後、時刻T1に おいて制御パルス TNをハイとし、FD部21の暗電圧をソースフォロワ動作で蓄積容 量CTN10に出力させる。

[0029]

次に、第1ラインの画素の光電変換出力を行うため、第1ラインの制御パルス TX00 をハイとして転送スイッチMOSトランジスタ3を導通した後、時刻T2 において制御パ ルス PG00をローとして下げる。この時フォトゲート2の下に拡がっていたポテンシャ ル井戸を上げて、光発生キャリアをFD部21に完全転送させるような電圧関係が好まし い。従って完全転送が可能であれば制御パルス TXはパルスではなくある固定電位でも かまわない。

【 0 0 3 0 】

時刻 T2 でフォトダイオードの光電変換部1からの電荷がFD部21に転送されること により、FD部21の電位が光に応じて変化することになる。この時ソースフォロワアン プMOSトランジスタ5がフローティング状態であるので、FD部21の電位を時刻T3 において制御パルス Ts をハイとして蓄積容量 CTS11に出力する。この時点で第1ラ インの画素の暗出力と光出力はそれぞれ蓄積容量CTN10とCTS11に蓄積されおり、時 刻 T4 の制御パルス HCを一時ハイとして水平出力線リセットMOSトランジスタ13 を導通して水平出力線をリセットする。そして、水平転送期間において水平走査回路15 の走査タイミング信号により水平出力線に画素の暗出力と光出力が出力される。この時、 蓄積容量CTN10とCTS11の差動増幅器14によって、差動出力VOUTを取れば、画素 のランダムノイズ、固定パターンノイズを除去したS/Nのよい信号が得られる。また画 素30-12、30-22の光電荷は画素30-11、30-21と同時に夫々の蓄積容 量 C TN10と C TS11に蓄積される。しかし、それらの信号は水平走査回路15からのタ イミングパルスを 1 画素分遅らして水平出力線に読み出され差動増幅器 1 4 から出力され る。本実施形態では、差動出力VOUTをチップ内で行う構成を示しているが、チップ内に 含めず、外部で従来のCDS(Correlated Double Sampling:相関二重サンプリング)回 路を用いても同様の効果が得られる。

【 0 0 3 1 】

蓄積容量 CTS11に明出力を出力した後、制御パルス R0をハイとしてリセット用M 50

OSトランジスタ4を導通しFD部21を電源VDDにリセットする。第1ラインの水平転 送が終了した後、第2ラインの読み出しを行う。第2ラインの読み出しは、制御パルス TXe0,制御パルス PGe0を同様に駆動させ、制御パルス TN、 TSに夫々ハイパル スを供給して、蓄積容量CTN10とCTS11に夫々光電荷を蓄積し、暗出力及び明出力を 取り出す。以上の駆動により、第1,第2ラインの読み出しが夫々独立に行える。この後 、 垂直走査回路を走査させ、 同様に第 2 n + 1 ,第 2 n + 2 (n = 1 , 2 , …) の読み出 しを行えば全画素独立出力が行える。即ち、 n = 1 の場合は、まず制御パルス S1をハ イとし、次に R1をローとする。続いて制御パルス TN、 TX01をハイとし、制御パ ルス PG01をロー、制御パルス TSをハイ、制御パルス HCを一時ハイとして画素 30-31,30-32の画素信号を読み出す。続いて、上記と同様に制御パルス тх PGe1及びその他の制御パルスを印加して、画素30-41,30-42の画素信 e1. 号を読み出す。

【0032】

図 5 乃至図 7 は、本実施形態における第 1 の画素群である撮像用画素と、第 2 の画素群 、及び第 3 の画素群である焦点検出用画素の構造を説明する図である。本実施形態におい ては、 2 行 × 2 列の 4 画素のうち、対角 2 画素にG (緑色)の分光感度を有する画素を配 置し、他の 2 画素にR (赤色)とB (青色)の分光感度を有する画素を各 1 個配置した、 ベイヤー配列が採用されている。そして、このベイヤー配列の間に、後述する構造の焦点 検出用画素が所定の規則にて分散配置される。

【0033】

図5に撮像用画素の平面図と断面図を示す。図5(a)は撮像素子中央に位置する2行 ×2列の撮像用画素の平面図である。周知のごとく、ベイヤー配列では対角方向にG画素 が、他の2画素にRとBの画素が配置される。そしてこの2行×2列の構造が繰り返し配 置される。

【0034】

図5(a)の断面A - Aを図5(b)に示す。MLは各画素の最前面に配置されたオン チップマイクロレンズ、CFRはR(Red)のカラーフィルタ、CFGはG(Gree n)のカラーフィルタである。PDは図3で説明したC - MOSセンサの光電変換部を模 式的に示したもの、CLはC - MOSセンサ内の各種信号を伝達する信号線を形成するた めの配線層である。TLは撮影光学系を模式的に示したものである。

【 0 0 3 5 】

ここで、撮像用画素のオンチップマイクロレンズMLと光電変換部PDは、撮影光学系 MLを通過した光束を可能な限り有効に取り込むように構成されている。換言すると、撮 影光学系TLの射出瞳EPと光電変換部PDは、マイクロレンズMLにより共役関係にあ リ、かつ光電変換部の有効面積は大面積に設計される。また、図5(b)ではR画素の入 射光束について説明したが、G画素及びB(B1ue)画素も同一の構造となっている。 従って、撮像用のRGB各画素に対応した射出瞳EPは大径となり、被写体からの光束を 効率よく取り込んで画像信号のS/Nを向上させている。

[0036]

図6は、撮影レンズの図中×方向に瞳分割を行なうための焦点検出用画素の平面図と断 面図を示す。図6(a)は、撮像素子中央に位置する焦点検出用画素を含む2行×2列の 画素の平面図である。撮像信号を得る場合、G画素は輝度情報の主成分をなす。そして人 間の画像認識特性は輝度情報に敏感であるため、G画素が欠損すると画質劣化が認められ やすい。一方でRもしくはB画素は、色情報を取得する画素であるが、人間は色情報には 鈍感であるため、色情報を取得する画素は多少の欠損が生じても画質劣化に気づきにくい 。そこで本実施形態においては、2行×2列の画素のうち、G画素は撮像用画素として残 し、RとBに相当する位置の画素にある割合で焦点検出用画素を配列している。これを図 6(a)においてSHA及びSHBで示す。 【0037】

図6(a)の断面B-Bを図6(b)に示す。マイクロレンズMLと、光電変換部PD 50

20

は図5(b)に示した撮像用画素と同一構造である。本実施形態においては、焦点検出用 画素の信号は画像創生には用いないため、色分離用カラーフィルタの代わりに透明膜CF W(White)が配置される。また、撮像素子で瞳分割を行なうため、配線層CLの開 口部はマイクロレンズMLの中心線に対して×方向に偏倚している。具体的には、画素S HAの開口部OPHAは-×方向に偏倚しているため、撮影レンズTLの左側の射出瞳E PHAを通過した光束を受光する。同様に、画素SHBの開口部OPHBは+×方向に偏 倚しているため、撮影レンズTLの右側の射出瞳EPHBを通過した光束を受光する。よ って、画素SHAを×方向に規則的に配列し、これらの画素群(第2の画素群)で生成し た被写体像をA像(第2の被写体像)とし、画素SHBも×方向に規則的に配列し、これ らの画素群(第3の画素群)で生成した被写体像をB像(第3の被写体像)とする。そし て、A像とB像の相対位置を検出することで、被写体像のピントずれ量(デフォーカス量)が検出できる。

(8)

【0038】

なお、上記の画素 SHA 及び SHB では、撮影画面の × 方向に輝度分布を有した被写体、例えば y方向の線に対しては焦点検出可能であるが、 y方向に輝度分布を有する × 方向の線は焦点検出不能である。そこで本実施形態では、後者についても焦点検出できるよう、撮影レンズの y方向にも瞳分割を行なう画素も備えている。

【 0 0 3 9 】

図7は、撮影レンズの図中y方向に瞳分割を行なうための焦点検出用画素の平面図と断 面図を示す。図7(a)は、撮像素子中央に位置する焦点検出用画素を含む2行×2列の 画素の平面図で、図6(a)と同様に、G画素は撮像用画素として残し、RとBに相当す る位置の画素にある割合で焦点検出用画素を配列している。これを図6(a)においてS VC及びSVDで示す。

[0040]

図7(a)の断面C-Cを図7(b)に示すが、図6(b)の画素が×方向に瞳分離す る構造であるのに対して、図7(b)の画素は瞳分離方向がy方向になっているだけで、 画素の構造としては変わらない。すなわち、画素SVCの開口部OPVCは-y方向に偏 倚しているため、撮影レンズTLの+y方向の射出瞳EPVCを通過した光束を受光する 。同様に、画素SVDの開口部OPVDは+y方向に偏倚しているため、撮影レンズTL の-y方向の射出瞳EPVDを通過した光束を受光する。よって、画素SVCをy方向に 規則的に配列し、これらの画素群で取得した被写体像をC像とし、画素SVDもy方向に 規則的に配列し、これらの画素群で取得した被写体像をD像とする。そして、C像とD像 の相対位置を検出することで、y方向に輝度分布を有する被写体像のピントずれ量(デフ ォーカス量)が検出できる。

[0041]

図8は、本実施形態における撮像素子の瞳分割状況を概念的に説明する図である。TL は撮影レンズ、107は撮像素子、OBJは被写体、IMGは被写体像である。撮像用画 素は図5の撮像素子の撮像用画素の平面図と断面図で説明したように、撮影レンズの射出 瞳全域EP(第1の瞳領域)を通過した光束を受光する。一方、焦点検出用画素は図6の ×方向に瞳分割を行なうための焦点検出用画素の平面図と断面図及び図7のy方向に瞳分 割を行なうための焦点検出用画素の平面図と断面図で説明したように、瞳分割機能を有し ている。具体的には、図6の画素SHAは+X方向の側の瞳を通過した光束、すなわち図 8の瞳EPHA(第2の瞳領域)を通過した光束を受光する。同様に画素SHB、SVC 及びSVDはそれぞれ瞳EPHB(第3の瞳領域)、EPVC及びEPVDを通過した光 束を受光する。上記の説明から明らかな通り、第1の瞳領域よりも第2の瞳領域の方が狭 くなっている。そして、焦点検出用画素を、撮像素子107の全領域に渡って分布させる

【0042】

図9は、焦点検出時に取得した画像と焦点検出領域を説明する図である。図9において、撮像面に形成された被写体像には、中央に人物、左側に近景の樹木、右側に遠景の山並

10

20

30

みが写っている。そして本実施形態においては、焦点検出用画素は、×方向ずれ検出用の 画素ペアSHA及びSHBと、 y 方向ずれ検出用の画素ペアSVC及びSVDが、撮像領 域全域に渡って均等な密度で配置されている。そして×方向ずれ検出の際には、×方向ず れ検出用の画素ペアSHA及びSHBから得られる一対の画像信号を、位相差演算のため のAF画素信号として使用する。また、 y 方向ずれ検出の際には、 y 方向ずれ検出用の画 素ペアSVC及びSVDから得られる一対の画像信号を、位相差演算のためのAF画素信 号として使用する。よって、撮像領域の任意位置において、×方向ずれ検出及び y 方向ず れ検出のための測距領域を設定可能である。

(9)

【0043】

図9においては、画面中央に人物の顔が存在している。そこで公知の顔認識技術によっ て顔の存在が検出されると、顔領域を中心に×方向ずれ検知のための焦点検出領域AFARv(×3, y3)が設定 される。ここで添え字のトは×方向を表わし、(×1, y1)及び(×3, y3)は焦点検出領 域の左上隅の座標を表わす。そして、焦点検出領域AFARh(×1, y1)の各セクショ ン内に含まれる×方向ずれ検出用の焦点検出用画素SHAを30セクションに渡って連結 した位相差検出用のA像信号がAFSIGh(A1)である。また、同様に各セクション の×方向ずれ検出用の焦点検出用画素SHBを30セクションに渡って連結した位相差検 出用のB像信号がAFSIGh(B1)である。そして、A像信号AFSIGh(A1)と B像信号AFSIGh(B1)の相対的な×方向ずれ量を公知の相関演算によって計算す ることで、撮影レンズの焦点ずれ量(デフォーカス量)を求めることができる。

焦点検出領域AFARV(X3,Y3)についても同様に焦点ずれ量を求める。そして、 ×方向ずれ及びy方向ずれの焦点検出領域で検出した2つの焦点ずれ量を比較し、信頼性 の高い値を採用すればよい。

【0045】

一方、画面左側の樹木の幹部は、 y 方向成分が主体、すなわち x 方向に輝度分布を有しているため、 x 方向ずれ検知に適した被写体と判断され、 x 方向ずれ検知のための焦点検 出領域 A F A R h (x2,y2)が設定される。また、画面右側の山並み稜線部は、 x 方向 成分が主体、すなわち y 方向に輝度分布を有しているため、 y 方向ずれ検知に適した被写 体と判断され、 y 方向ずれ検知のための焦点検出領域 A F A R v (x4,y4)が設定され る。

[0046]

以上のごとく本実施形態においては、 × 方向ずれ及び y 方向ずれ検出のための焦点検出 領域が画面の任意位置に設定可能なため、被写体の投影位置や輝度分布の方向性が様々で あっても、常に焦点検出が可能である。なお、原理は × 方向ずれと y 方向ずれとでは方向 が異なること以外は同じであるため、以下は × 方向ずれの検出のための説明とし、 y 方向 ずれ検出の説明は省略する。

[0047]

図10は撮像素子中央の焦点検出用画素の入射角特性を表した模式図であり、図10(a)は画素SHA、図10(b)は画素SHBの特性を示している。図10中×軸、y軸 はそれぞれ画素の×方向、y方向の入射角度を表している。図10では、色が濃くなるほ ど受光強度が高いことを示している。図6では説明を分かりやすくするため、画素SHA の射出瞳をEPHA、画素SHBの射出瞳をEPHBと、それぞれ分離して表した。しか し、図10に示すように、実際には、開口部OPHA及び開口部OPHBの開口部による 回折の影響や、SNを向上させるために画素SHAと画素SHBの射出瞳は一部領域の重 なる部分がある。

【0048】

図10(c)は焦点検出用画素の入射角特性を1次元で表した図である。横軸は入射角 を、縦軸は図10の y方向の受光感度を加算したものを表しており、原点が光軸である 。図10(c)に示すように、撮像素子中央の焦点検出用画素では、画素SHAと画素S 20

10

H B の入射角特性は光軸に対して略対称となる。

[0049]

図11は光束のケラレを説明する図である。図11(a)は撮像素子中央の画素に入射 する光束を示し、図11(b)は撮像素子の中央から像高を持った位置の画素に入射する 光束を示している。撮像素子には撮影レンズ101のレンズ保持枠や絞り102などいく つかの構成部材によって制限された光束が入射する。これらの光束を制限する構成部材の 位置や大きさの情報が、本実施形態の光学系のケラレ情報である。光学系のケラレ情報は 、レンズの種類や、撮影条件であるF値やズームステート、像高などによって異なる値と なる。ここでは説明を分かりやすくするため、あらゆる像高において光束を制限する部材 が2つあるとして説明する。Iw1、Iw2は光束を制限する部材を窓として、光束はこ の内側を通過する。MeはマイクロレンズMLの構成によって設定された瞳面を表してい る。図11(a)を用いて、撮像素子中央の画素に入射する光束のケラレを説明する。L 1 r c 、 L 1 l c は窓 I w 1 の射出光束の外周を表しており、 L 1 r c は図 1 1 中右端、 L1lcは図11中左端を示している。L2rc、L2lcは窓Iw2の射出光束をマイ クロレンズMLの瞳位置まで投影したものの外周を表しており、L2rcは図11中右端 、L2lcは図11中左端を示している。図11(a)に示すように、撮像素子中央画素 に入射する光束の瞳面Meでの瞳領域はL21cとL2rcを外周とする光束、つまり、 矢印Area1で示される。

[0050]

20 次に、図11(b)を用いて、撮像素子の中央から像高を持った位置の画素に入射する光 束のケラレを説明する。L1rh、L1lhは窓Iw1の射出光束の外周を表しており、 L1rhは図11中右端、L1lhは図11中左端を示している。L2rh、L2lhは 窓Iw2の射出光束をマイクロレンズMLの瞳位置まで投影したものの外周を表しており L 2 r h は図 1 1 中右端、L 2 l h は図 1 1 中左端を示している。図 1 1 (b)に示すよ うに、撮像素子の中央から像高を持った位置の画素に入射する光束の瞳面Me上での瞳領 域はL1lhとL2rhを外周とする光束、つまり、矢印Area2で示される。 [0051]

図12は瞳面Me上での瞳領域を示した図である。図12(a)は撮像素子中央の画素 の瞳領域を示し、図12(b)は撮像素子の中央から像高を持った位置の画素の瞳領域を 示している。図11で説明したように、撮像素子中央の画素は同一窓Iw2のみによって 制限された光束が入射するため、図12(a)に示すように瞳領域Area1は窓Iw2 の形状がそのまま投影される。光束を制限する窓は円形状であるため、瞳領域Area1 の形状も円形状となる。一方、撮像素子の中央から像高を持った位置の画素はIw1とI w 2 によって制限された光束が入射するため、瞳領域 A r e a 2 は図 1 2 (b)に示した ような形状となる。

[0052]

図13は焦点検出用画素の瞳強度分布を示す図である。これは、本実施形態の、第2の 画素群の瞳面における受光感度分布と、第3の画素群の瞳面における受光感度分布である 。これは、図10に示した撮像素子中央の焦点検出用画素の入射角特性をマイクロレンズ MLの瞳上に投影したものに等しく、図13の縦軸および横軸は瞳上の座標に展開したも のである。この瞳強度分布は、像高によって異なるため、いくつかの像高での値がCPU 121内のROMに保管されている。保管されている像高の中間像高での瞳強度分布は、 補間処理によって、算出される。

[0053]

図14は撮像素子中央の焦点検出用画素の瞳面Me上でのケラレを示した図である。図 1 4 (a) は画素 S H A 、 図 1 4 (b) は画素 S H B の特性を示している。図 1 4 は図 1 2(a)と図13を重ね合わせたものであり、 画素SHA及び画素SHBにはArea1 で示した形状の内側を透過した光束が図示した瞳強度分布で入射する。

図 1 4 (c) は撮像素子中央の焦点検出用画素の瞳面 M e 上での入射光束の瞳強度分布 50

10

30

を2次元で表した図である。横軸は瞳面Me上の×方向の座標を表し、縦軸は各座標の強度を表している。各座標の強度は図14(a)、(b)のy方向の瞳強度を加算したものである。画素SHAと画素SHBの瞳面Me上での入射光束の瞳強度分布はEsdAc、EsdBcで示している。図14(c)に示すように画素SHA及び画素SHBの瞳面M e上の瞳強度分布は左右対称である。また、けられる形状も左右対称形状であることから、画素SHAと画素SHBの瞳面Me上での入射光束の瞳強度分布も左右対称である。

図15は撮像素子の中央から像高を持った位置の画素の瞳面Me上でのケラレを示した 図である。図15(a)は画素SHA、図15(b)は画素SHBの特性を示している。 図15は図12(b)と図13を重ね合わせたものであり、画素SHA及び画素SHBには Area2で示した形状の内側を透過した光束が図示した瞳強度分布で入射する。 【0056】

図15(c)は撮像素子の中央から像高を持った位置の画素の瞳面Me上での入射光束 の瞳強度分布を2次元で表した図である。横軸は瞳面Me上のx方向の座標を表し、縦軸 は各座標の強度を表している。各座標の強度は図15(a)、(b)のy方向の瞳強度を 瞳分離方向と直交する方向に加算したものである。図15(c)中、画素SHAと画素S HBの瞳面Me上での入射光束の瞳強度分布はEsdAh、EsdBhで示している。画 素SHA及び画素SHBの瞳面Me上の瞳強度分布は左右対称である。 【0057】

次に本実施形態の焦点検出の流れについて図16のフローチャートを用いて説明する。 20 なお、図16のフローにおける動作は本実施形態のの飽和判定手段、受光量推定手段、受 光量補正手段であるCPU121によって実行される。

[0058]

ステップS1ではケラレ状態を知るためのレンズ情報が読み出され、ステップS2へと 進む。ここでレンズ情報とは、撮影条件であるF値やズームステートの他、本実施形態に おける光学系のケラレ情報が含まれる。ステップS2では使用者が設定した測距位置や範 囲などの測距点情報が読み出される。完了後ステップS3へと進む。

【 0 0 5 9 】

ステップS3では各焦点検出用画素においてCPU121内のROMに保管されている 瞳強度分布を読み出し、ステップS1で得られた光学系のケラレ情報と合わせて線像分布 関数を算出する。完了後、ステップS4へと進む。ステップS4では、ステップS3で得 られた線像分布関数の重心を算出し、基線長を求める。ここでの基線長の算出方法の詳細 は後述する。完了すると、ステップS5へと進む。

 $\begin{bmatrix} 0 & 0 & 6 & 0 \end{bmatrix}$

ステップS5では、ステップS2で読み出された測距位置での焦点検出用画素の画像信 号を読み出し、被写体A像、被写体B像が形成される。また同時に、ステップS6のクロ ストーク補正で用いるための、周辺画素の信号の読み出しも行う。完了後、ステップS6 へと進む。

[0061]

ステップS6では、焦点検出用画素の出力値に対して、推算した周辺の画素からの漏れ 40 込み量を減算する、クロストーク補正を行う。クロストーク補正の詳細は後述する。完了 後、ステップS7へと進む。ステップS7では、ステップS1で得られた光学系のケラレ 情報と瞳強度分布を用いて、被写体像A像と被写体像B像の光束のケラレ量を予測し、ク ロストーク補正後の被写体像A像、被写体像B像に対して光量比を調節する光量補正を行 う。光量補正後、ステップS8へと進む。

【0062】

ステップS8では、CPU121はステップS7で得られた光量補正後の被写体像A像、被写体像B像を用いて公知の相関演算方法により像ズレ量を求め、デフォーカス量を求める。デフォーカス量算出後、ステップS9へと進む。ステップS9では、算出されたデフォーカス量が、合焦か否かの判定がされる。合焦だと判定されなかった場合には、ステ

50

ップ S 1 0 へと進む。合焦だと判定された場合には、ステップ S 1 1 へと進む。ステップ S 1 0 では、算出されたデフォーカス演算結果に応じて、第 3 レンズ群 1 0 5 を進退させ る。そして、ステップ S 5 へと戻る。ステップ S 1 1 にて、一連の焦点検出フローが終了 する。

(12)

[0063]

次に、ステップS4の基線長算出方法について詳細に説明する。まず、被写体像A像に 対応した線像(以下、線像A)と被写体像B像に対応した線像(以下、線像B)の重心を 合わせるように移動させる。移動させた線像A、線像Bをそれぞれ線像A0、線像B0と すると、線像Aに線像B0を畳み込み積分した修正線像Aと、線像Bに線像A0を畳み込 み積分した修正線像Bの重心間隔により、修正基線長を算出する。これを式で表すと以下 のようになる。

[0064]

修正線像 A を求める式は、修正線像 A を M A (x)、線像 A を L A (x)、線像 B 0 を L B ' (x)とすると、

[0065]

$$M_{A}(x) = \int_{-\infty}^{\infty} L_{A}(x) \cdot L_{B}'(x-b)db$$

[0066]

よって、 修正線像 A の重心を G A 'とすると、 【 0 0 6 7 】

【数 2 】

$$G_{A}' = \frac{\int x \cdot M_{A}(x) dx}{\int M_{A}(x) dx}$$

[0068]

... (2)

... (1)

となる。

【 0 0 6 9 】

同様に、修正線像Bを求める式は、修正線像BをMB(x)、線像BをLB(x)、線
像A0をLA'(x)とすると、
【0070】

【数3】

$$M_{B}(x) = \int_{-\infty}^{\infty} L_{B}(x) \cdot L_{A}'(x-a) da$$

... (3)

よって、 修正線像 B の重心を G B 'とすると、 【 0 0 7 2 】

20

(13)

【数4】 $G_{B}' = \frac{\int_{-\infty}^{\infty} x \cdot M_{B}(x) dx}{\int_{0}^{\infty} M_{B}(x) dx}$ [0073] となる。 よって、求める基線長をG'とすると、 [0074] 【数5] $G' = \left| G_{A}' - G_{B}' \right|$

[0075]

... (5)

... (4)

以上の計算により、基線長が算出される。

【 0 0 7 6 】

次に、ステップS6のクロストーク補正について図17のクロストーク補正の動作を示 20 すフローチャートを用いて詳細に説明する。なお、図17のフローにおけるクロストーク 補正動作は本実施形態の飽和判定手段、受光量推定手段、受光量補正手段であるCPU1 21によって実行される。

【 0 0 7 7 】

ステップS101では、本実施形態の飽和判定手段であるCPU121によって、図1 6のステップS5で読み出された、焦点検出用画素に隣接する撮像用画素の出力信号値S Oが飽和値SOmaxに達しているかどうかを判定する。この処理は、ある一つの焦点検出 用画素に対して、隣接する8つの画素それぞれで行われる。飽和値に達しているとステッ プS102へと進む。飽和値に達していないと、ステップS105へと進む。 【0078】

ステップS102では、本実施形態の受光量推定手段であるCPU121によって、飽 和値に達している撮像用画素の受光量の、それに隣接する焦点検出用画素の受光量に対す る比Rsfを算出する。例えば、撮像素子の中央から像高を持った位置でのそれぞれの受 光量は、光学系のケラレ情報を用いて図15のArea2を決定し、それぞれの瞳強度分 布をArea2の領域で積分することで、それぞれの受光量の相対的な比を算出すること ができる。受光量比Rsfの算出後、ステップS103へと進む。 【0079】

ステップS103では、本実施形態の受光量推定手段であるCPU121によって、飽和している撮像用画素の受光量を、隣接する焦点検出用画素の受光量FOに、Rsfを乗 算することで、飽和しなかった際の受光量SOtを推定する。受光量SOtを推定後、ステ ップS104へと進む。

[0080]

ステップS104では、本発明の受光量補正手段であるCPU121によって、ステッ プS103で推算された飽和しなかった際の受光量SOtに、CPU121内のROMに 保管されているクロストーク補正係数Ecrを乗算することで、各撮像用画素から焦点検 出用画素へのクロストーク補正光量CRを算出する。この処理は、ある一つの焦点検出用 画素に対して、隣接する8つの画素それぞれで行われる。各撮像用画素からのクロストー ク補正光量CRを全て合計してクロストーク補正光量CRsを算出する。クロストーク補 正光量算出後、ステップS106へと進む。 【0081】 30

10

40

ステップS105では、本実施形態の受光量補正手段であるCPU121によって、焦点検出用画素に隣接する撮像用画素の出力値SOに、CPU121内のROMに保管されているクロストーク補正係数Ecrを乗算することで、各撮像用画素から焦点検出用画素へのクロストーク補正光量CRを算出する。ここで用いる撮像用画素の出力値SOは、読み出された出力値SOのそのままの値である。この処理は、ある一つの焦点検出用画素に対して、隣接する8つの画素それぞれで行われる。各撮像用画素からのクロストーク補正光量CRを全て合計してクロストーク補正光量CRsを算出する。クロストーク補正光量 算出後、ステップS106へと進む。

[0082]

ステップS106では、本実施形態の受光量補正手段であるCPU121によって、焦 ¹⁰ 点検出用画素の受光量FOから、クロストーク補正光量CRsを減算し、クロストーク補 正を行う。ステップS106にて、一連のクロストーク補正フローが終了する。 【0083】

以上のような構成によれば、焦点検出用画素の隣接画素の光量出力値が飽和値に達して いても、隣接画素から焦点検出用画素への出力の漏れ込みを、より精度良く補正すること が可能となる。また、飽和値に達している画素に入射した光量を、レンズのケラレ情報を 用いて推定するので、多様なレンズ種類や、様々な撮影条件であるF値やズームステート 、様々な像高においても、より精度良く推定することが可能となる。また、飽和値に達し ている画素に入射した光量を、瞳強度分布を用いて推定するので、様々な像高においても 、より精度良く推定することが可能となる。これにより、より精度良く焦点検出を行うこ とが可能となる。

20





【図2】









【図5】





(a) 平面図

(b)A-A断面図



【図6】

(a) 平面図



【図8】









×

∪ ↓









【図16】 START ~S1 レンズ情報読み出し ~S2 測距点情報読み出し ~S3 線像作成 ~S4 基線長算出作成 ~S5 A像、B像読み出し ~S6 クロストーク補正 ~S7 光量補正 相関演算 デフォーカス量算出 -S8 Sʻð YES 合焦? S10 ĮΝΟ S11 レンズ駆動 END































フロントページの続き

 (72)発明者 山本 英明 東京都大田区下丸子3丁目30番2号 キヤノン株式会社内
Fターム(参考) 2H011 BA23 BB02 BB04 2H151 BA06 CB22 CD01 CD30 5C122 EA37 FB02 FD07 HA42 HA88 HB01 HB02 HB10